

Birger Dzur

# Praktische Plasmaoberflächentechnik

Leitfaden für Studium und Anwendung



# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Ein kurzer Streifzug durch die Geschichte.....</b>	<b>11</b>
<b>2 Physikalische Plasmen und technische Gasentladungen – ein Überblick.....</b>	<b>15</b>
<b>3 Plasmaphysikalische Grundlagen.....</b>	<b>18</b>
3.1 Physikalische Statistik und kinetische Gastheorie .....	18
3.2 Elementarprozesse im Plasma.....	24
3.3 Transportprozesse im Plasma.....	28
3.4 Kollektive Wechselwirkungen.....	29
3.5 Ladungsträgerbewegung .....	29
3.6 Plasmastrahlung .....	31
3.7 Herleitung wichtiger Grundformen des Plasmas .....	33
3.8 Plasmaeigenschaften .....	35
<b>4 Theorie der Gasentladungen.....</b>	<b>39</b>
<b>5 Stationäre Gasentladungen .....</b>	<b>44</b>
<b>6 Nichtstationäre Gasentladungen .....</b>	<b>48</b>
<b>7 Generierung und Anwendungen technischer Gasentladungen.....</b>	<b>50</b>
7.1 Koronentalentladungen .....	52
7.2 Glimmentladungen.....	54
7.3 Funkenentladungen .....	55
7.4 Lichtbögen .....	56
7.5 Gleichstrom-Plasmaerzeuger .....	62
7.6 Kapazitiv gekoppelte Entladungen.....	65
7.7 Induktiv gekoppelte Entladungen.....	65
7.8 Mikrowellenplasmen .....	68

7.9	Teilchenstrahlen .....	70
7.9.1	Elektronenstrahlen.....	70
7.9.2	Ionenstrahlen .....	71
7.10	Zyklotron-Resonanzquellen .....	72
<b>8</b>	<b>Technische Oberflächen und Oberflächentechnik .....</b>	<b>73</b>
<b>9</b>	<b>Schwerpunkte der Oberflächentechnik im Überblick.....</b>	<b>80</b>
<b>10</b>	<b>Verfahren der plasmagestützten Oberflächenmodifikation .....</b>	<b>85</b>
<b>11</b>	<b>Verfahren der plasmagestützten Randschichtmodifikation.....</b>	<b>91</b>
11.1	Plasmadiffusionsverfahren.....	91
11.2	Ionenimplantation .....	99
<b>12</b>	<b>Plasmaspritzen .....</b>	<b>103</b>
12.1	Begriffe und Einteilungen.....	103
12.2	Ablauf des Plasmaspritzprozesses.....	105
12.3	Plasmaspritzschichten .....	118
12.3.1	Lichtbogen-Drahtspritzen .....	118
12.3.2	DC-Plasmaspritzen .....	124
12.3.3	IC-Plasmaspritzen.....	131
12.4	Markt und ökonomische Aspekte.....	134
<b>13</b>	<b>Auftragsschweißen und -löten.....</b>	<b>136</b>
<b>14</b>	<b>Plasmadünnenschichttechnologien .....</b>	<b>140</b>
14.1	PVD und CVD-Verfahren – ein Überblick.....	140
14.2	PVD-Verfahren.....	143
14.2.1	Grundlagen der PVD .....	143
14.2.2	Aufdampfen .....	143
14.2.3	Sputtern.....	147
14.3	CVD-Verfahren .....	148
14.4	Ionenplattieren .....	149
14.5	Anwendungen dünner Schichten und Beispiele .....	150
14.6	Markt und ökonomische Aspekte.....	153
<b>15</b>	<b>Abtragende Plasmaverfahren .....</b>	<b>155</b>

<b>16 Oberflächenanalytik .....</b>	<b>157</b>
16.1 Übersicht .....	157
16.2 Prüfung thermischer Spritzschichten .....	159
16.3 Prüfung dünner Schichten .....	161
16.4 Prüfung modifizierter Randschichten.....	162
<b>17 Plasmaanalytik.....</b>	<b>163</b>
17.1 Diagnostik am und im thermischen Plasma .....	164
17.2 Diagnostische Verfahren für ND-Plasmen .....	169
<b>18 Verzeichnis verwendeter Symbole und Konstanten.....</b>	<b>173</b>
<b>19 Literatur .....</b>	<b>175</b>
<b>20 Auswahl wichtiger Normen und Richtlinien .....</b>	<b>183</b>